Optoelectronic element with DFB grating having a variable coupling coefficient

Patent number:

DE4334525

EP0647867 (A1)

Also published as:

Publication date:

1995-04-13

Inventor:

HANSMANN STEFAN DIPL PHYS (DE); HILLMER HARTMUT DR RER

NAT (DE)

Applicant:

DEUTSCHE BUNDESPOST TELEKOM (DE)

Classification: - international:

H01S3/098; H01S3/085; G02B6/12; G02B27/44; G02F1/295

- european: H01S5/12

Application number: DE19934334525 19931009

Priority number(s): DE19934334525 19931009

Report a data error here

Abstract not available for DE4334525 Abstract of corresponding document: EP0647867

1.2. In optoelectronic components which have previously been used, optimum matching of the coupling coefficient to the actual individual case cannot be achieved. The optoelectronic component is to be altered in terms of its structure in such a way that matching of the coupling coefficient to the actual individual case is made possible. 2.2. According to the invention, the entire axial grating (G) of the optoelectronic component is constructed from a multiplicity of individual sections (P), each section (P) consisting in turn of at least one sub-grating field (UG) and at least one grating-free intermediate region (GZ). The sub-grating fields (UG) in this arrangement have different individual lengths (Lug,i) and the grating-free intermediate regions (GZ) have different individual lengths (Lp,i-Lug,i). 2.3. As a result of the grating construction, according to the invention, of the optoelectronic component, the grating coupling coefficient (LAMBDA) can be varied virtually arbitrarily in small steps over part of the axial component length (L).

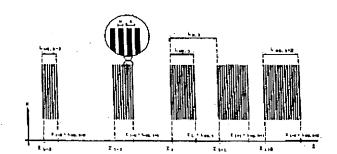


Fig. 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)



19 BUNDESREPUBLIK

Offenlegungsschrift

₆₀ DE 43 34 525 A 1

(51) Int. Cl. 6: H 01 S 3/098 H 01 S 3/085

G 02 B 6/12 G 02 B 27/44 G 02 F 1/295



DEUTSCHLAND

DEUTSCHES

PATENTAMT

② Aktenzeichen:

P 43 34 525.5

Anmeldetag:

9, 10, 93

3 Offenlegungstag:

13. 4.95

(71) Anmelder:

Deutsche Bundespost Telekom, 53175 Bonn, DE

(72) Erfinder:

Hansmann, Stefan, Dipl.-Phys., 64295 Darmstadt, DE; Hillmer, Hartmut, Dr.rer.nat., 64287 Darmstadt, DE

Brür die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE	34 45 725 C2
ĎΕ	39 34 865 A1
DE	39 15 625 A1
DE	39 12 800 A1
DE	29 15 625 A1
US	52 37 452
US	50 91 916
EP	05 67 406 A1
EP	05 59 192 A2
EP	05 35 859 A1
EP .	05 33 485 A1
EP	04 79 279 A2
EP	04 39 236 A1
EP	03 90 614 A1

EP 02 67 667 A2 EP 01 98 380 A2

ISHII, Hiroyuki;

et.al.: Super Structure Grating (SSG) for Broadly Tunable DBR Lasers. In: IEEE Photonics Technology Letters, Vol.4,No.4,April 1993, S.393-395; HAUS, Hermann A.;

LAI, Y.: Narrow-Band Distributed Feedback Reflector Design. In: Journal of LightwaveTechnology, Vol.9, No.6, June 1991,

S.754-760;

AGRAWAL, Govind P.;

BOBECK, Andrew H.: Modeling of Distributed Feedback Semiconductor Lasers with Axially-Varying Parameters. In: IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol.24, No.12, Dec.1988, S.2407-2414;

ALFERNESS, R.C.;

et.al: Narrowband grating resona-tor filters in InGaAsP/inP waveguides. In: Appl. Phys.Lett.49, 3, 21.July 1986, S.125-127;

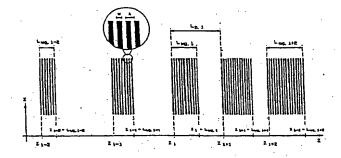
JP 1-270033 A., In: Patents Abstracts of Japan, P-993, Jan. 22, 1990, Vol. 14, No. 31;

(3) Optoelektronisches Bauelement mit verteilter Rückkopplung und variierbarem Kopplungskoeffizienten

ist eine optimale Anpassung des Kopplungskoeffizienten an den konkreten Einzelfall nicht zu erreichen. Das optoelektronische Bauelement soll in seiner Struktur so verändert werden, daß eine Anpassung des Kopplungskoeffizienten an den konkreten Einzelfall ermöglicht wird. Erfindungsgemäß ist das axiale Gesamtgitter (G) des optoelektronischen Bauelements aus einer Vielzahl von einzelnen Sektionen (P) aufgebaut, wobei jede Sektion (P) wiederum aus mindestens einem Untergitter-Feld (UG) und mindestens einem gitterfreien Zwischenbereich (GZ) besteht. Die Untergitter-Felder (UG) weisen dabei unterschiedliche individuelle Längen (Lug,) auf, und die gitterfreien Zwischenbereiche (GZ) weisen unterschiedliche individuelle Längen

Bei bisher verwendeten optoelektronischen Bauelementen

 $(L_{p,i}-L_{ug,i})$ auf. Durch den erfindungsgemäßen Gitteraufbau des optoelektronischen Bauelements läßt sich der Gitter-Kopplungskoeffizient (Λ) in kleinen Schritten über einen Teil der axialen Bauelementelänge (L) nahezu beliebig variieren.



Beschreibung

Die erfindungsgemäße Lösung ist in auf DFB- oder DBR-Gittern basierenden optoelektronischen Bauelementen, wie z. B. Lasern, Laser-Verstärkern, Filtern, Kopplern und Schaltern anwendbar.

Bekannt ist eine abrupte Änderung des Kopplungskoeffizienten (K) in longitudinaler Richtung des optoelektronischen Bauelements durch partielle Photolack-Remaskierung nach einer Teiltrockenätzung des DFB- 10 tikale Ausdehnung des Gitters), vorliegt. Gitters, wie z. B. bei M. Matsuda et al., Conference on InP and related compounds (1991) beschrieben.

Wie bei A. Talneau et al., Electron. Lett. 28, 1395 (1992) ausgeführt, ist eine axiale Variation des Kopplungskoeffizienten K durch die Doppelbelichtung einer 15 auf einer Wafer-Oberfläche aufgetragenen Photolackschicht realisierbar. Der Photolack enthält nach der Doppel-Belichtung die Information zweier sich überlagernder und durchdringender homogener DFB-Gitter, welche sich in ihrer Gitterperiode allerdings um ΔΛ 20 (1972). unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht abhängig von der Wahl von ΔΛ jeweils nur eine vollständig definierte Funktion K(z), sowie genau eine dazu korrespondierende Bauelementelänge L, wenn die Periodizität der Struktur in Hinblick auf hohe Bauelementeausbeute ge- 25 nutzt wird. Die Vorteile, welche eine beliebige Änderung K(z) bietet, können mit diesem Verfahren nicht genutzt werden.

Die technische Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Gitterstruktur eines optoelektronischen Bauele- 30 ments so auszunutzen und reproduzierbar zu verändern, daß das optoelektronische Bauelement bezüglich seines Kopplungskoeffizienten K an den konkreten Einsatzfall optimal angepaßt ist.

Die erfindungsgemäße Lösung basiert auf einem op- 35 toelektronischen Bauelement mit DFB- oder DBR-Gitter, welches auf dem Halbleiter-Substrat eine oder mehrere Halbleiter-Schichten enthält. Die Halbleiter-Schicht/en ist/sind derart strukturiert, daß eine optische Rückkopplung entsteht, wobei eine periodische Varia- 40 tion des Realteils oder des Imaginarteils des Brechungsindexes oder des Real- und Imaginärteils des Brechungsindexes gleichzeitig in axialer Bauelementerichtung z zu verzeichnen ist. Erfindungsgemäß setzt sich das axiale Gesamtgitter G des optoelektronischen Bau- 45 der UG weisen jedoch unterschiedliche Längen Lugi auf. elements aus einer Vielzahl einander nachgeordneter einzelner Sektionen P zusammen. Jede Sektion P besteht wiederum aus mindestens einem Untergitter-Feld UG und einem gitterfreien Zwischenbereich GZ. Die Längen der einzelnen Untergitter-Felder Lug,i sind individuell unterschiedlich ausgebildet. Die individuellen Längen Lpi - Lugi der einzelnen gitterfreien Zwischenbereiche GZ weisen ebenfalls unterschiedliche Beträge aus. Dadurch wird es ermöglicht, daß der Gitter-Kopplungskoeffizient K in axialer Richtung z nicht konstant, 55 sondern über einem Teil der axialen Bauelementelänge L variiert.

Die erfindungsgemäße Lösung wird anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Fig. 1 zeigt anhand einer schematischen Abbildung 60 eine Schnittebene (xz-Ebene) durch die Beugungsgitter-

Der maximale Wert des Kopplungskoeffizienten K tritt in jenen Sektionen P auf, in denen das Verhältnis der Länge der Untergitter-Felder Lugi zu der Länge der 65 Sektion Lp,i maximal ist. Das heißt, daß der Kopplungskoeffizient K am größten ist, wenn in der betreffenden Sektion P kein gitterfreier Zwischenbereich GZ mehr

existiert, d. h., wenn $L_{ug,i} = L_{p,i}$ gilt. Diese Abmessungen sind in axialer = longitudinaler Richtung z des optoelektronischen Bauelements definiert, in der auch der optische Wellenleiter des Bauelements verläuft. Im Folgenden wird mit Ko derjenige Kopplungskoeffizient bezeichnet, der in einem in axialer Richtung z vollständig homogenen axialen Gesamtgitter G mit axial konstanter Gitterperiode Λ, mit axial konstantem Tastverhältnis W/A und mit der konstanten Gittergraben-Tiefe a (ver-

Der Kopplungskoeffizient Ko wird durch die laterale und vor allem die vertikale Geometrie der Bauelementestruktur und der Brechungsindizes der einzelnen Halbleiter-Schichten, sowie durch die Gittergraben-Tiefe a und das Tastverhältnis W/A bestimmt. Die Stegbreite W des Gesamtgitters G variiert im Bereich 0 < W < A. Die Berechnung des Kopplungskoeffizienten Ko erfolgt nach bekannten Verfahren wie z. B. veröffentlicht durch H.Kogelnik and C. V. Shank, J. Appl. Phys. 43, 2327

Der lokale, über eine Sektion P gemittelte Kopplungskoeffizient Ki, kann in Abhängigkeit von der lokalen Wahl der Länge des Untergitter-Feldes Lugi und der Länge der Sektion Lp.i im Bereich Ko≥K≥0 variabel festgelegt werden. In Sektionen P ganz ohne Untergitter-Feld UG, liegt der Grenzfall Ki = 0 vor. Der entgegengesetzte Grenzfall $K_i = K_o$ findet sich in denjenigen Sektionen P, in welchen keine gitterfreien Zwischenbereiche GZ liegen. Der lokale Kopplungskoeffizient Ki in einer Sektion P läßt sich näherungsweise nach der Gleichung Ki = Ko · Lugi/Lp,i errechnen. Durch entsprechende Wahl der mathematischen Folge Lug,1, Lug,2, ... Lugi... Lugn, sowie der dazu korrespondierenden Folge L_{p,1}, L_{p,2}, ... L_{p,i} ... L_{p,n}, kann der Kopplungskoeffizient von Sektion P (i=1) zu Sektion P (i=n) in sehr kleinen Schritten nahezu beliebig variiert werden. Es gilt dabei grundsätzlich 0≤Lug,i ≤ Lp,i wobei i ganzzahlig im Bereich 0≤i≤n läuft.

Die erfindungsgemäße Lösung soll an einigen konkreten Beispielen näher erläutert werden.

Im ersten Beispiel ist die axiale Position des linken Randes der Untergitter-Felder UG in z-Richtung periodisch. Es gilt $z_i = z_1 + (i-1) \cdot L_p$. Dadurch haben alle Sektionen P die gleiche Länge Lp. Die Untergitter-Fel-

Ein Zahlenbeispiel zu dieser Ausführungsform: Bauelementelänge L=658 μ m, L = 9,4 μ m, das Bauelement enthält im Gesamtgitter G gerade 70 Untergitter-Felder UG und 70 gitterfreie Zwischenbereiche GZ, A = 50 235 μm, W/Λ = 0,45 und $L_{ug,1} = 1,175$ μm $L_{ug,i}$ steigt mit wachsendem i innerhalb bestimmter Grenzen, jedoch beliebig, in 32 Stufen vom linken Minimalwert Lug,1 == 1,175 μm auf den Maximalwert $L_{ug,33} = 9,165 \mu m$ an und fällt von dort mit wachsendem i in 37 Schritten auf L_{ug,70} = 0,94 μm ab. In diesem Fall variiert der Kopplungskoeffizient K über die axiale Bauelementelänge L ungefähr zwischen Ko und 0,1 · Ko.

In einem zweiten Beispiel weisen die Untergitter-Felder UG immer die gleiche Länge Lug auf. In dieser Ausführungsform variieren im Gegensatz zum ersten Beispiel die individuellen Längen Lpi - Lug der gitterfreien Zwischenbereiche GZ von Sektion zu Sektion.

Eine weitere Ausführungsform beruht auf der variablen Ausführung sowohl der Länge der Untergitter-Felder Lugi, als auch der Sektionslängen Lp,i und gleichzeitig damit der individuellen Längen Lp,i - Lug, der gitterfreien Zwischenbereiche GZ von Sektion zu Sektion.

Im Folgenden soll die Variation des lokalen Kopp-

lungskoeffizienten K(z) durch eine lokale Variation des Verhältnisses Lp,i/Lug,i demonstriert werden. Berechnet werden Emissionsspektren unter Verwendung der Transfermatrix-Methode (siehe z. B. S. Hansmann, IEEE J. Quant. Electron 28, 2589 (92)]. Der Betrag der Kopplungskoeffizienten kann in erster Näherung durch die Breite des Stopbandes im DFB-Spektrum (siehe Fig. 2 u. 3) verdeutlicht werden.

In Fig. 2 und 3 sind links je vier Spektren gezeigt, welche zu den korrespondierenden (im Bild rechts abge- 10 bildeten) Kopplungskoeffizienten-Verläufen K(z) gehö-

In Fig. 2 wird der Fall der Kopplung über die Variation des Real- und Imaginärteils des vertikalen Brechungsindexes in longitudinaler Richtung gezeigt.

In Fig. 3 wird der Fall der Kopplung über die Variation nur des Realteils des Brechungsindex gezeigt. Die Größe des Kopplungskoeffizienten innerhalb eines Gitterbereichs im Fall C und D wird z.B. durch unterschiedliche Gittergrabentiefe a eingestellt.

Der Unterschied zwischen Spektrum A und B (siehe Fig. 2 bzw. Fig. 3) verdeutlicht jeweils die Wirksamkeit der Methode, den Kopplungskoeffizienten über den Einbau gitterfreier Teilbereiche in das Gesamtgitter zu variieren. Die fast vollständige Übereinstimmung der 25 Spektren A, C und D verdeutlicht, daß die Wirkung der verschieden ausgeführten DFB-Gitter in den gezeigten Fällen beinahe identisch ist. Dies demonstriert, daß die Variation von Lp und Lug innerhalb gewisser Grenzen die Variation von K erlaubt, ohne die Wirkung und die 30 spektralen Eigenschaften des DFB-Gitters stark zu modifizieren. Im Falle, daß Lp = konstant und Lug = konstant sind, wie jeweils in den einzelnen Fällen (A - D) in den Fig. 2 und 3, treten durch die vollständige Periodizität der Gitter (bezüglich Lug und Lp) jedoch für be- 35 stimmte Werte von Lug und Lp sogenannte Supermoden auf, deren Wellenlängenabstand Δλ z. B. nach folgender Formel berechnet werden kann

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2 \text{ neff } \text{Lp}}$$

Dabei ist \(\lambda\) die Zentralwellenlänge des Bauelements (z. B. die Bragg-Mode des DFB Gitters) und neff der effektive Brechungsindex der Halbleiterschichtstruktur des Bauelements. Falls diese Supermoden im DFB- 50 Spektrum bei der Anwendung des Bauelements stören sollten, wählt man $L_{ug,i}$ und $L_{p,i}$ derart, daß der Wellenlängenabstand $\Delta\lambda$ der Supermoden größer als der im Bauelement zu nutzende spektrale Bereich (z. B. Breite des Optischen Verstärkungsprofils) ist.

Zahlenbeispiel: Mit $\Delta\lambda > 50$ nm, $\lambda = 1.55$ μ m, $n_{eff} =$ 3.25 ergibt sich $L_pT < 7.5$ m.

Als untere Grenze ist $L_p > 3\Lambda$ anzusetzen.

Im Fall D ist jedoch zu erkennen, daß der wesentliche Teil des Spektrums, d. h. in der Nähe der Bragg-Mode λ, 60 selbst bei $L_p = 15.04 \, \mu m$ noch nicht modifiziert ist.

Die Parameter zu den o. a. Rechnungen sind tabella-

risch in Fig. 5 aufgeführt.

Fig. 4 zeigt das Beispiel eines Gitterverlaufs, welcher zu einer Variation des Kopplungskoeffizienten zwi- 65 schen den in lateraler Richtung benachbarten Wellenleitern genutzt werden kann. In axialer Richtung ist in diesem Beispiel das Gitter eines jeden axialen Wellen-

leiters streng periodisch und homogen, so daß der Kopplungskoeffizient in axialer Richtung konstant ist. Auf diese Weise können auf einem Halbleiter-Wafer Bauelemente mit unterschiedlichen Kopplungskoeffizienten realisiert werden unter Beibehaltung z. B. der restlichen geometrischen Parameter und der Prozeßparameter bei der technologischen Realisierung.

Die in der axialen Variation des Kopplungskoeffizienten K enthaltenen Parameter, insbesondere die mathematische Folge Lug,1, Lug,2, ... Lug,i ... Lug,n, sowie die korrespondierende mathematische Folge Lp,1, L,p2, ... L_{p,i} ... L_{p,n}, sowie ferner Λ, W/Λ, a, die einzelnen Schichtdicken, deren laterale Ausdehnungen und deren Brechungsindizes, können so optimiert werden, daß das optoelektronische Bauelement mit entsprechend der vorgesehenen Bauelemente-Anwendung angepaßten Kenngrößen versehen ist. Für einen Halbleiterlaser können mittels der erfindungsgemäßen Lösung beispielsweise folgende Parameter optimiert oder verbessert werden:

- kleinere Linienbreiten der optischen Emission - reduziertes spektrales Lochbrennen und damit Verbesserung der longitudinalen Einmoden-Stabilität, sowie das Ermöglichen höherer optischer Leistungen

Linearisierung der Strom-Leistungskennlinie

und Verbesserung der Lichtausbeute

 bessere Hochfrequenzeigenschaften, wie reduzierter Frequenz-Chirp und höhere Grenzfrequenz unter hochfrequenter Modulation

stabilere longitudinale Einwelligkeit bei hoher

Ausgangsleistung

mögliche Schwellstrom-Erniedrigung der Hauptmode und mögliche Schwellstrom-Erhöhung der Seitenmoden.

Mittels der erfindungsgemäßen Lösung ist eine äu-Berst präzise Variation des Kopplungskoeffizienten K 40 in axialer Richtung möglich.

Für den Fall, daß zur Gitterdefinition Elektronen-Strahl-Lithographie verwendet wird, ergibt sich durch Einsparen von teurer Schreibzeit ein weiterer Vorteil, wenn man die in axialer Richtung homogenen Gittern 45 mit den hier vorgeschlagenen, unterbrochenen Gittern vergleicht.

Patentansprüche

1. Optoelektronisches Bauelement mit verteilter Rückkopplung und variierbarem Kopplungskoeffizienten, mit mindestens einer Halbleiter-Schicht, die derart strukturiert ist, daß eine optische Rückkopplung der geführten Lichtwelle entsteht, wobei eine periodische Variation des Realteils oder des Real- und Imaginärteils des Brechungsindex gleichzeitig in axialer Bauelementerichtung existiert, dadurch gekennzeichnet, daß das axiale Gesamtgitter (G) aus einer Vielzahl von einzelnen einander nachgeordneten Sektionen (P) besteht, daß jede Sektion (P) aus mindestens einem Untergitter-Feld (UG) und mindestens einem gitterfreien Zwischenbereich (GZ) besteht, daß die Untergitter-Felder (UG) unterschiedliche individuelle Längen (Lug,i) und die gitterfreien Zwischenbereiche (GZ) unterschiedliche individuelle Längen (Lp,i - Lugi) aufweisen, so daß der Gitter-Kopplungskoeffizient (K) in axialer Richtung (z) nicht konstant, sondern in

kleinen Schritten über einem Teil der axialen Bauelementelänge (L) nahezu beliebig variierbar ist.

2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, daß in axialer Richtung
(z) die Länge (Lpi — Lugi) mindestens eines gitterfreien Zwischenbereichs (GZ) an mindestens einer
axialen Position des Bauelements gleich Null ist.

3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, daß in axialer Richtung
(z) die Länge mindestens eines Untergitter-Feldes

10

(L_{ug,i}) an mindestens einer axialen Position des Bauelements gleich Null ist. 4. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß durch

axiale Veränderung des Tastverhältnisses (W/A) 15 der Untergitter-Felder (UG) in longitudinaler Richtung (z) eine örtliche Feinabstimmung des Kopp-

lungskoeffizienten (K) bewirkt wird.

5. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Minimum bzw. das Maximum des Kopplungskoeffizienten (K) an jeder beliebigen axialen Position jeder Sektion (P) angeordnet sein kann.

6. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Phase 25 zweier beliebiger Gitterfelder gegeneinander in einem Bereich zwischen 0 und 2 π verschiebbar ist, so daß Phasenverschiebungen im axialen Gesamtgitter (G) erzeugt oder ausgeglichen werden können.

- 7. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die in lateraler Richtung (x) auf dem Halbleiterwafer nebeneinanderliegenden Sektionen (P), welche zu lateral benachbarten Wellenleitern gehören, in axialer Richtung (z) unterschiedliche Sektionslängen (Lpj) 35 und/oder unterschiedliche Längen der Untergitter-Felder (Lug, j) und/oder ein unterschiedliches Verhältnis (Lpj/Lugj) aufweisen, so daß der Gitter-Kopplungskoeffizient (K) nicht nur in axialer Richtung (z) variiert, sondern auch zwischen lateral benachbarten Bauelementen auf dem Halbleiterwafer.
- 8. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß alle Untergitter-Felder (UG) die gleiche Gitterperiode Λ, die gleiche Gittertiefe a und das gleiche Tastverhältnis W/Λ aufweisen.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

50

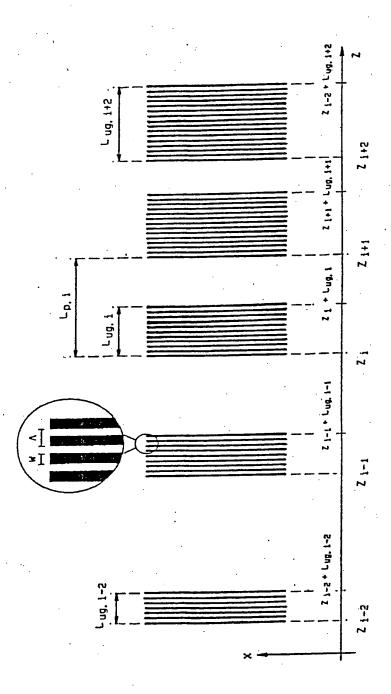
55

60

- Leerseite -

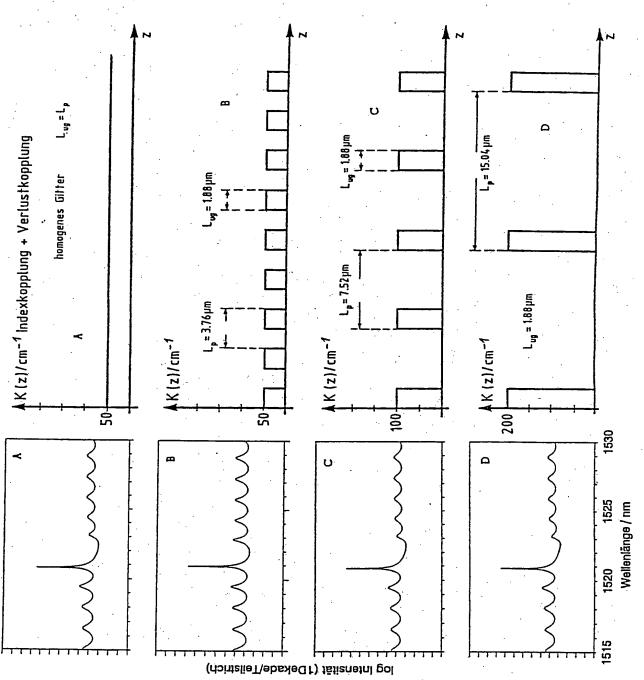
Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:



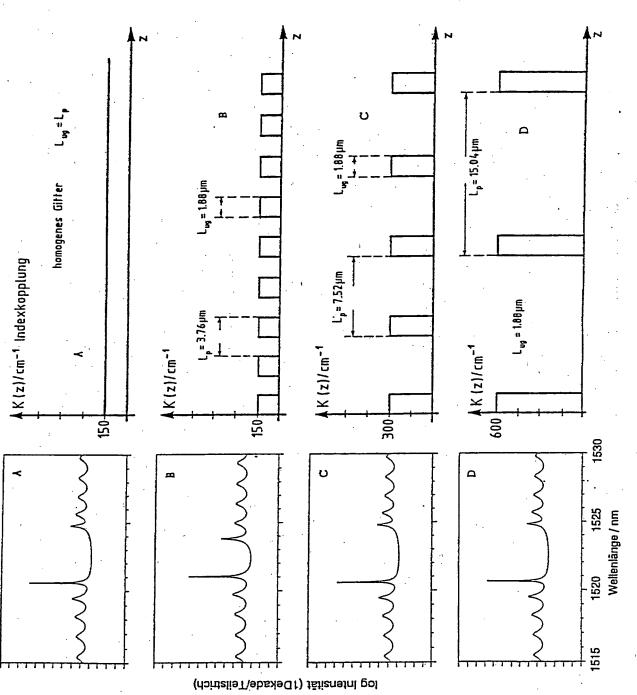
Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:



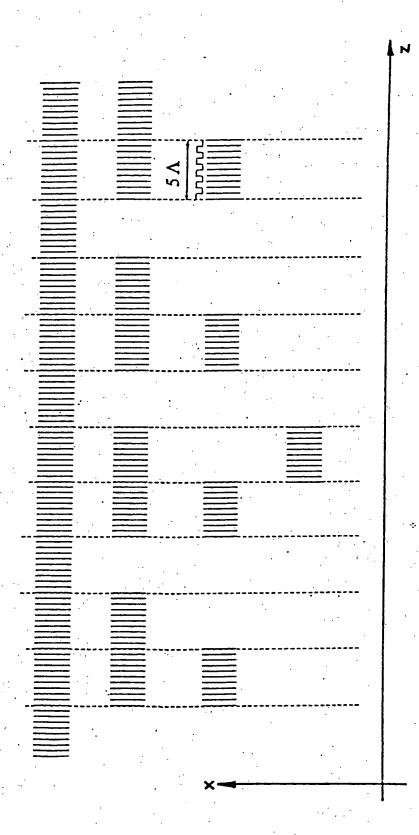


Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:





Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:



Nummer: Int. Cl.⁵: Offenlegungstag:

Bezeichnung der Parameter	Werte der Parameter
Injektionsstrom	40 mA
Bauelementelänge	235,4 µm
W/A	0,5
n _{eff}	3,25
Temperatur	20 °C
Streuverluste	10 cm ⁻¹
Λ	235 μm
differenzielle Verstärkung dg/dn	3·10-16 cm ²
differenzieller Brechungsindex dN/dn	-1,57-10 ⁻²⁰ cm ³